2026 年度 製図研修
立体から投影図を描く製図の基礎研修

1. 概要

製図は、機械や部品の形状・寸法・仕様を正確に伝え、設計から製作までを円滑に進めるために欠かせない技術です。本研修では、製図の基礎知識を習得することを目的に、図面の役割や基本的なルール、線の種類と使い分け、投影法、寸法記入、尺度などについて、基礎から分かりやすく解説します。また、実際の図面を通して、図面の見方や情報の読み取り方についても学びます。これから製図を学ぶ方や、業務で図面を扱う機会のある方、基礎知識を再確認したい方に適した研修です。製図の基本を身につけ、日々の設計・製作・加工などの業務に活かしてみませんか。皆様のご参加をお待ちしております。

2. 講師と日程

講師： 共通基盤研究施設 機械工学センター 教授 平木 雅彦 氏
日程： 2026 年 11 月 26 日（木） 10:00～12:00、13:00～16:00
場所： KEK つくばキャンパス 第一工作棟（L13） 会議室
持参品：筆記用具（鉛筆、消しゴム）

3. 募集定員

12 名

4. 対象者

- 技術職員 定員に満たない場合は技術職員以外の方も参加可能
  ※ 申し込み多数の場合、先着順で調整させていただきます
- 受講申込書に必要事項を記入の上、主幹もしくはグループリーダーに了承のサインをもらい提出していただきます。 （受講承諾がわかるメール本文の添付で代用可能）

受講申込書：https://www2.kek.jp/engineer/tsukuba/senmon/ 開催案内参照

5. 募集期間

2026 年 11 月 2 日（月）～11 月 20 日（金）

6. 申し込み先・担当職員連絡先

専門研修委員 共通基盤研究施設 阿部 慶子 （PHS：4681）
メールアドレス：s-kenshuu2026@ml.post.kek.jp